

◇ ◇ 国 際 会 議 ◇ ◇

(※は参加費割引あり)

The 23<sup>rd</sup> International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC) and the 21<sup>st</sup> International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition (IEWAPR) (※)

期 日 2024年9月20日(金)~23日(月)  
会 場 宮崎観光ホテル(宮崎市)  
問合先 ICMLC & ICWAPR2024 実行委員会/兵庫県立大学 八木  
naomi@ame.u-hyogo.ac.jp <https://www.icmlc.com/>

The 10<sup>th</sup> International Symposium on Surface Science (ISSS-10)

期 日 2024年10月20日(日)~24日(木)  
会 場 北九州国際会議場  
問合先 日本表面真空学会/事務局 佐久間  
TEL [03] 3812-0266, FAX [03] 3812-2897  
office@jvss.jp <https://www.jvss.jp/conference/iss10/>

第45回ドライプロセス国際シンポジウム (※)

45<sup>th</sup> International Symposium on Dry Process (DPS2024)  
期 日 2024年11月14日(木)~15日(金)  
会 場 千歳市民文化センター(千歳市)  
問合先 ドライプロセス国際シンポジウム組織委員会/DPS2024 事務局  
TEL [070] 5268-6664  
dps2024@officepolaris.co.jp <http://www.dry-process.org/2024/>

15<sup>th</sup> International Symposium of Atomic Level characterization for New Materials and Devices '24 (ALC '24) (※)

期 日 2024年11月17日(日)~22日(金)  
会 場 くにびきメッセ(松江市)  
問合先 日本表面真空学会/ALC '24 事務局 白木  
TEL [0480] 33-7741  
Alc24@jvss.jp <https://www.jvss.jp/division/mba/alc/alc24/>

The 17<sup>th</sup> SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques in Asia (SIGGRAPH Asia 2024 TOKYO (シーグラフアジア2024・東京)) (※)

期 日 2024年12月3日(火)~6日(金)  
会 場 東京国際フォーラム(東京都千代田区)  
問合先 シーグラフアジア実行委員会/SIGGRAPH Asia 2024 木村  
TEL [03] 5357-1280  
kimayu@siggraph.org <https://asia.siggraph.org/2024/>